イオン二次電池における炭素電極へのイオン吸蔵過程の理論的研究

(1阪府大院理、2RIMED) 〇前田昂太郎 1、麻田俊雄 1.2、小関史郎 1.2

Theoretical study of ion insertion process into graphitic anodes in ion secondary battery (Osaka Prefecture Univ.) Kotaro Maeda, Toshio Asada, Shiro Koseki

【序論】 リチウムイオン二次電池において、充電時に負極表面で形成される solid electrolyte interface(SEI)と呼ばれる界面物質は、電解質の安定性や充電効率に大きく関与することが報告されている ¹。 SEI は充電の初期段階で電解質の還元的分解反応により形成され、イオンは通すが他の電解質は通さないという性質を持っている。近年、より安価なナトリウム二次電池の研究も精力的になされ、ますます、イオンの吸蔵過程と SEI の役割に興味がもたれている。そこで、本研究ではイオン二次電池の充電時における、炭素電極へのイオン吸蔵過程を分子論的に明らかにする目的で研究をおこなった。はじめに炭素負極の周囲を SEI で囲んだモデルと、SEI を含まないモデルで分子動力学シミュレーションを行ってイオンの動的過程を解析し、つぎに最小自由エネルギー経路を計算して吸蔵過程の自由エネルギー変化を計算することで、SEI がイオンの吸蔵過程に与える影響を解析したので、これらについて発表する。

【モデル構造の作成および計算方法】

負極のモデル構造として、各層 178 個の炭素原子を含む合 計 8 層のグラファイト構造を作成した。充電時を想定して、 炭素原子 1 つに対して-0.0112e の電荷を置くことで、一層あ たり-2e(全体で-16e)の電荷となるように設定している。また、 グラファイト層の末端には水素原子を付加し、層間距離は実 測値である 3.4Åを用いた。図 1 にモデルグラファイト層を示 す。また、電解質には、リチウムイオン電池で広く用いられ ている ethylene carbonate (EC)と、PF6⁻および Li⁺ を用いた。 実験的には SEI の構造が明らかになっていないため、ここで は、SEI のモデルとして EC が還元的に分解し二量化した二 量体からなるアモルファス構造を仮定した²。EC 二量化反応 からは複数の生成物が得られると考えられるが、PCM モデル



なる合計8層の構造

を用いた M06/6-31G(d,p)レベルの計算を行った結果、最もエネルギー的に安定な生成物として dilithium butylene dicarbonate (Li₂BDC)(図 2) が得られたため、グラファイト層の周囲に厚さ 15~20Åとなるよう Li₂BDC318 分子を配置した。図 3 に SEI を含むモデル系の平衡化した構造 を示す。SEI の有無による影響およびイオンの種類による吸蔵過程の違いを見るために SEI を除 いた基本セルおよび Li⁺を Na⁺に置き換えた基本セルをそれぞれ作成した。分子動力学(MD)シミ ュレーションには general Amber 力場を使用し、温度 300K、圧力 1atm のもと、10nsec につい て平衡化シミュレーションを行った。この際、グラファイト層間距離を保持するために各グラフ ァイト層の中心の 3 原子を固定した。

1P132



図2 SEI及び電解質を構成する分子とその構造



 図 3 SEI を含むモデル系の平衡化した構造 緑がグラファイト層、青が SEI(Li₂BDC)、 赤が電解質(EC)

【結果と考察】 EC 二量体の量子化学計算を行った結果、最もエネルギー的に安定な異性体と して Li₂BDC が得られた。次に安定な分子として dilithium ethylene dicarbonate (Li₂EDC)が得 られたが、Li₂BDC と比べると相対エネルギーは+31.4kcal/mol となった。この結果から、ボルツ マン分布を適用すると、SEI の主要な構成分子は Li₂BDC になると結論することができる。そこ で、Li₂BDC を SEI の構成分子として MD シミュレーションを行い、電解質中および SEI 中のイ オンの自己拡散係数を解析した結果、それぞれ $8.0 \times 10^{-12} \sim 9.0 \times 10^{-12} m^2 s^{-1}$ および $1.0 \times 10^{-12} m^2 s^{-1} \sim 2.0 \times 10^{-12} m^2 s^{-1}$ となった。電解質中では SEI 中と比べてイオンの自己拡散係数が約 4 倍大きいことになる。したがって、イオンが SEI 中を通過してグラファイトに吸蔵するために

はµs オーダーの時間が必要であると言える。そこで、 自由エネルギー面上でイオンが吸蔵される過程を示す 経路(図 4)について自由エネルギー勾配法と NEB 法を 組み合わせた方法を用いて経路を最適化した後に自由 エネルギープロファイルを計算し、SEI がイオンの吸蔵 過程に与える影響を検討した。詳細は当日に発表する。



図4 グラファイトに対するイオン吸蔵 過程の最小自由エネルギー経路

【参考文献】

- 1. S. Ogata, N. Ohba, T. Kouno, J. Phys. Chem, 2013, 117, 17960-17968
- 2. Bedrov, G S. Smith, A C. T. van Duin, J. Phys. Chem, 2012, 116, 2978-2985